## 2.2. Основні математичні моделі ОС на різних рівнях проектування

Математичні моделі ОС, як і будь-якого іншого об'єкта проектування, повинні бути:

- адекватними (тобто описувати властивості об'єкта з необхідною точністю);
- універсальними (тобто придатними для широкого класу об'єктів);
- економічними (тобто потребуючої мінімальної кількості обчислень при опрацюванні);
- простими і наочними для використання.

Проте, жодна модель не може задовольнити всім цим вимогам, тому використовується система моделей.

При цьому процес проектування розбивається на декілька рівнів.

При проектуванні ОС можна виділити три ієрархічні рівні.

**1. Вищий рівень** – ОС розглядається як елемент у ланцюзі різноманітних пристроїв, що входять в оптичний прилад і функціонують спільно.

Використовується **зовнішня функціональна модель**, що описує ОС безвідносно до фізичних принципів її роботи, тобто як перетворювач сигналів загального виду.

На цьому рівні визначаються значення зовнішніх характеристик всіх елементів, у тому числі й ОС, що забезпечують оптимальне функціонування оптичного приладу в цілому.

**2.** *Середній рівень* — ОС розглядається, як система, що складається з елементів.

В залежності від деталізації розгляду цей рівень може бути розбитий на декілька підрівнів.

- а) *Вищий* як елементи виступають вузли, що мають самостійне значення (наприклад, об'єктиви, окуляри, що обертають системи);
- б) *Середній* як елементи виступають компоненти з відомими абераційними властивостями;
  - в) Нижній як елементи виступають оптичні поверхні і середовища.

Задачею проектування на цьому рівні є визначення значень конструктивних параметрів, що забезпечують необхідні значення зовнішніх характеристик, отриманих на вищому рівні.

Використовується *внутрішня функціональна модель*, що відбиває фізичні принципи формування оптичного зображення.

Основним поняттям цієї моделі є *функція зіниці*, що показує як впливає ОС на електромагнітне поле, що проходить через неї.

Використовується *принципова конструкційна модель*, що містить у собі конструктивні параметри, що визначають функціонування ОС — параметри оптичних середовищ, поверхонь і їх взаємного розташування.

3. *Нижній рівень* проектування ОС рекомендується у виді сукупності оптичних деталей, закріплених в оправах; тут визначаються конструктивні елементи, що забезпечують надійне закріплення деталей і розташування їх друг відносно друга з необхідною точністю.

Використовується *детальна конструкційна модель* ОС, що включає в себе математичний опис кріпильних елементів, взаємного розташування і <u>рухів</u> деталей тощо.

Існують також математичні моделі, що володіють загальними рисами і використовуються на будь-якому рівні:

*Оптимізаційна модель* описує ОС як об'єкт оптимізації. Вона включає:

- характеристики ОС, що ми хочемо поліпшити (оптимізувати);
- параметри, зміною яких ми робимо оптимізацію;
- обмеження на область можливих змін і математичні співвідношення, що зв'язують параметри і характеристики.

*Статистична модель* – характеризує ОС як об'єкт, отриманий у процесі виготовлення і складання деталей.

Оскільки існують технологічні похибки, що носять випадковий характер, то конструктивні параметри і характеристики ОС стають випадковими величинами,

закони розподілу котрих і описуються за допомогою статистичної моделі. Ця модель необхідна при визначенні допусків на технологічні похибки.

Система математичних моделей ОС безупинно розвивається й удосконалюється, охоплюючи нові класи оптичних елементів і явищ, використовуваних при побудові ОС.

Враховуються нові чинники і процеси, що дозволяє підвищити надійність і достовірність проектних робіт, зменшивши в такий спосіб витрати на фізичне моделювання і натуральне дослідження систем, що особливо актуально для високоякісних ОС.

## Математичні моделі:

- Модель ОС в області аберацій 3-го порядку
- Модель з урахуванням аберацій вищих порядків
- Променева модель
- Дифракційна модель
- Енергетична модель
- Модель з урахуванням розсіяного світла
- Модель ОС з урахуванням термомеханічних навантажень і збурень
- Модель з урахуванням реальних помилок виготовлення поверхонь, неоднорідностей оптичних середовищ, похибок юстування
- Модель ОС з урахуванням дифракційного розподілу випромінювання між елементами, зокрема з урахуванням гаусових пучків
- Вартісна модель.